J-PARC MR アップグレードのための低磁場セプタム電磁石の開発 THE NEW LOW-FIELD SEPTUM MAGNET FOR UPGRADING OF FAST EXTRACTION IN MR J-PARC

芝田達伸 *A)、濱野慧 ^{B)}、中村健太 ^{B)}、川口祐介 ^{B)}、石井恒次 ^{A)}、 杉本拓也 ^{A)}、松本教之 ^{A)}、松本浩 ^{A)}、Fan Kuanjun^{C)}

Tatsunobu Shibata^{*A)}, Kei Hamano^{B)}, Kenta Nakamura^{B)}, Yusuke Kawaguchi^{B)}, Koji Ishii^{A)}, Takuya Sugimoto^{A)},

Noriyuki Matsumoto^{A)}, Hiroshi Matsumoto^{A)}, Kuanjun Fan^{C)}

^{A)}High Energy Accelerator Research Organization(KEK)

^{B)}Nichicon Kusatsu Coropration

^{C)}Huazhong University of Science and Technology (HUST)

Abstract

Our goal of the beam power of Main Ring (MR) for Fast eXtraction (FX) is 750 kW. The repetition rate for beam operation must be increased from current 0.4 Hz to 0.78 Hz in 2021. We have been evaluating the new Low-Field FX Septum Magnets (LF FX-Septa) which are induced eddy current type since 2014. The induced eddy current type does not have any septum coil, but has a thin plate. We also need a new pulse power supply (PS). The 1 Hz operation test and leakage field measurement were conducted in 2018 and 2019. We have still technical issues about the PS. We confirmed the large end-fringe field. Thus, the additional magnetic shield was installed, and we confirmed the leakage field were reduced by the shield. The new LF FX-Septum will be installed in MR in 2021.

1. J-PARC

大強度陽子加速器施設 J-PARC は 400 MeV-LINAC、 3 GeV-Rapid Cycling Synchrotron (RCS) と 50 GeV-Main Ring (MR) の3基の加速器と物質・生命科学実験施設 (MLF)、ニュートリノ実験施設 (NU)、ハドロン実験施 設 (HD) の 3 つの実験施設で構成されている [1]。MR は RCS から 8 バケットの 3 GeV 陽子ビームを受け取 り、30 GeV に加速した後 NU または HD に出射する 加速器である。NU(HD) 運転時の MR の繰り返し周期 は 2.48 s (5.20 s) である。NU 運転の場合 MR から NU へ8バケット全てを約5 µs の間に出射する。一方、HD 運転の場合は2sかけて出射する。この出射時間の違 いから NU (HD) へのビーム取り出しをそれぞれ「速い 取り出し (Fast eXtraction;FX)」、「遅い取り出し (Slow eXtraction;SX)」と呼ぶ。現在の NU への最大供給ビー ムパワーは約 500 kW である。 ビームパワーの設計値 である 750 kW [2] を達成するために 2021 年度に繰り 返し周期を 1.3 s に短縮化する計画である [3,4] (1 Hz 化 と呼ぶ)。更に次期目標として 1.3 MW 出力達成のため には繰り返し周期を 1.16 s に短縮する事も視野に入れて いる。1 Hz 化のため主電磁石用電源の開発が進んでお り、2018年には偏向電磁石用新電源と実機の偏向電磁石 を用いた通電試験が行われた [5]。そして MR の入射用 電磁石と速い取り出し用電磁石 (FX 電磁石)の1Hz 化 と 1.3 MW 対応のためのアップグレードを進めている。 全てのアップグレードは 2021 年度の完成を目標にして いる。入射用電磁石については [6-8] を参照されたい。

FX 電磁石は NU1 次ビームラインまたはアボートライン にビームを振り分けるための電磁石である [9]。これら のアップグレードはキッカー電磁石用電源の改修と低磁 場、高磁場セプタム電磁石の交換である。以下低磁場セ プタム電磁石について記述する。

2. FX 用低磁場セプタム電磁石

低磁場セプタム電磁石のアップグレードとして 2021 年に電源と電磁石両方を交換する予定である。現行機の 電磁石は2台の真空槽に収納されたビームダクトの無 い電流型セプタム電磁石である。ビームの分岐がまだ十 分ではない領域で使用するためビームダクト用の空間が 取れず真空槽で使用している。現行機の出力パルス電流 波形は全幅が約 1.5 s のパターンで形成されている。フ ラットトップ (FT) までの立ち上がり時間はビーム加速 時間に合わせて 1.4 s に設定されている。現行機の電源 では立下り電流の制御はできず電源と回路定数で決まる 自然放電によって電流を下げている。典型的な1台当た りの発生磁場と偏向角はそれぞれ約 0.23 T、4.4 mrad で ある。現行機の問題は老朽化によるセプタムコイルの絶 縁破壊の危惧、大強度に向けた大口径化の必要性、そし て漏れ磁場である [10]。現在開発中の新低磁場セプタム 電磁石は渦電流誘導型セプタム電磁石 (Eddy セプタム) である。これは MR で使用中の入射セプタム 2 と同じ型 のセプタム電磁石であり十分実績のある電磁石である。 Eddy セプタムと電磁石用パルス電源 (新電源)の詳細 は[9] を参照されたい。Eddy セプタムと新電源の先行機 は 2014 年に製作され 2019 年現在に至るまで J-PARC 施 設内の MR 第3 電源棟内で電源の出力の安定性、磁極内 磁場の安定性や積分磁場等の評価を行っている [10-12]。

^{*} tatsunobu.shibata@j-parc.jp

電源の最大出力は 6.6 kV×22 kA の半正弦波型のパルス 電流で、パルスの全幅は約800 µ、FT の幅は約10 µs で ある。出力電流波形は半正弦波の基本波と3次高調波 の重ね合わせによって構成されている。基本波と3次 高調波の充電放電回路ははコンデンサ、スイッチイング 共に並列接続された別系統である。通常のビーム運転で は3 kV×11 kA を想定しており、その時の発生磁場は 約0.3Tである。出力は現行機とは異なり短パルス電流 であり、出力電流値はコンデンサバンクへの充電電圧に よって決まる。ビーム加速中は充電を行い、ビーム取り 出しタイミングに合わせて放電する。現行機はビーム加 速中も磁場が発生するために周回ビームは漏れ磁場を受 けながら加速しなければないが、Eddy セプタムの場合 は加速中の漏れ磁場がないという利点がある。2018年 3月に補助充電器を用いた出力試験においてパルス毎の 再現性は 70 ppm (pk-pk)、r.m.s./average=10 ppm で安定 した運転ができた。発生磁場については3kV×9kA出 力時の磁極内磁場は 0.3 T、積分磁場は 0.47 T·m であり 十分要求値を満たした。一方積分磁場の FT 部の平坦度 は 1.5×10⁻⁴ でありまだ改善が必要である [9]。以下、新 電源試験としては初めてとなる1Hz 繰り返し運転と新 電源の技術的課題について述べ、最後に周回ビームライ ンへの漏れ磁場測定と漏れ磁場軽減試験について記述 する。

3. 1 HZ 運転



Figure 1: The waveform of the charging voltage pattern.

2018 年秋、初めて1Hz 運転試験行った。1Hz 運転 は充電器からコンデンサバンクへの充電時間の短縮が必 要である。そのため1Hz 運転を行うためには主充電器 が2台以上必要である。主充電器からコンデンサバンク への充電はパターン電圧出力で制御している (Fig. 1)。 1 台の主充電器の最大出力は 6.6 kV×5 A、コンデンサ バンクの全容量が 875 µF である。充電電流はコンデン サの容量と設定電圧までの立ち上り時間の勾配に比例す る。例えば充電電圧としてビーム運転時の典型値である 3kVの場合、立ち上げ時間を0.3sとすると充電電流は 約8.75 A になり、1台の主充電器の最大電流値(5 A)を 超える。そのため主充電器は最低2台以上必要になる。 補助充電器が完成した 2018 年 3 月はまだ 1 台の主充電 器を使用した運転であった。理由は主充電器を2台使用 する場合、主充電器用に供給する AC400V の使用電流 が許容電流である 50 A を超える事を確認していたから である。そこで MR のビームアボートライン上で使用す る四重極電磁石¹用の入力 AC400 V ラインの許容電流値

が 300 A であるため、2018 年夏期のシャットダウン期 間中のみ臨時にアボート Q 用の AC400V ラインを Eddy セプタム運転用に使用した。試験した繰り返し周期は 2.48 s、1.16 s、1.00 s であった。充電電圧設定は3 kV で 固定した。充電電圧パターンは周期毎に変更し、2.48 s の時は 0.6 s、1.16 s と 1.00 s の時は 0.3 s で設定した。 各運転条件で問題なく約6時間の連続運転を行う事がで きた。また出力電流値とパルス毎の再現性を評価した結 果、全ての条件で出力電流のピーク値が一致し、パルス 毎の再現性として r.m.s/average の値が 10 ppm 程度であ る事が確認できた。表1に各繰り返し周期での充電電圧 の立上時間、出力電流値の平均値、r.m.s/average 値をま とめた。立ち上がり時間に関しては 1.3 MW 出力運転時 の主電磁石の立ち上がり時間に合わせた場合、0.58 s に しなければならない。今後実際の運転条件に合わせた運 転確認も行う予定である。

Table 1: The Operation Condition, and the Results of theStability of Output Pulsed Current

cycle [s]	rise time [s]	peak current	r.m.s./ave.
		(average)[A]	[ppm]
2.48	0.6	9224.97	10.3
1.16	0.3	9224.97	10.1
1.00	0.3	9224.97	10.1

4. 新電源の技術的課題

2019 年 7 月現在、新電源の性能を更に改善すべき課題が幾つかある。以下それらの課題について記述する。

4.1 主充電器と補助充電器の切り換え時間



Figure 2: The switching time after optimization of the feedback system of the Main-charger and Sub-charger.

主充電器 2 台体制による高繰り返し試験の際、充電電 圧が設定の 99.0% から 99.9% に達し主充電器から補助 充電器に切り替わり充電電圧が設定値の 100% に達して 安定するまでに必要な時間 (切り換え時間) が充電電圧の 設定値に大きく依存する事が判明した。2018 年末に切

¹ 通称アボード Q と呼んでおり、周回ライン上の四重極電磁石と は仕様が異なる DC 電磁石である。

り換え時間を測定した結果、充電電圧が3kVの時は約 60 ms、0.5 kV の時は約 650 ms であった。充電電圧が 下がると切り替え時間が長くなる傾向にあった。通常の ビーム運転では充電電圧は3kVを想定しているが1Hz 運転時の MR 主電磁石のパターン電流出力の立ち上が りから FT に達する所で設定されるスムージング時間が 50 ms であるため、60 ms という時間はまだ長いと判断 した。また充電電圧を下げると 1.0 Hz 運転も不可能に なることは問題である。つまり主充電器から補助充電器 の切り換え時間の短縮は重要な課題である。1 Hz 試験 後、切り換え時間短縮のために主充電器と補助充電器の 充電電圧フィードバック回路の微調整を行った。微調整 後の切り換え時間の測定結果を Fig. 2 に示す。充電電圧 が3kVの時の切り換え時間を46msに短縮する事がで きた。充電電圧が 0.5 kV の時は 126 ms に短縮する事が できた。3 kV 時の切り換え時間は 50 ms 以下になった が、0.5 kV時の切り換え時間は依然として長い。これ以 上の切り換え時間短縮はフィードバック回路の調整のみ では難しく回路設計の改修が必要であるため、現在切り 換え時間短縮方法を検討している。

4.2 放電トリガーのジッター



Shot Number

Figure 3: The time variation of output pulsed current. The three shots jumped 150 ppm.

2017年に問題となった MR ビーム運転に同期した空 間放射ノイズ [9] が解決された後、出力電流の長期安定 性を評価していた時、出力電流値が 150 ppm 程ジャンプ する現象が度々見られた (Fig. 3)。MR ビームとは同期 しておらず新電源自体に原因があると考えた。調査の結 果、出力パルス電流を構成する基本波と 3 次高調波の放 電タイミングの差が設定値である 100 µs から約-0.16 µs 程ずれた時に発生する現象である事が判明した。同時に 基本波、3 次高調波用の放電トリガー信号の時間差のず れが原因である事も判明した。時間差のずれと出力電流 値の変化量の相関関係を定量的に評価するため回路シ ミュレーションと実試験で 2 つの出力電流の放電時間 の差を 100 µs から設定によってずらした量と合成波の ピーク電流値の変化量 (ppm) との相関を調べた。その結 果を Fig. 4 に示す。設定時間差からのずれが出力電流



Figure 4: The correlation between the peak current and the time lag which was studied with simulation and experiment. The I_0 means the peak current with the t_{lag} of 100 us.

値の変化量と比例関係にある。シミュレーションの結果 は時間差のずれが-0.16µsの時、出力電流値の変化量は 185 ppm であり、実試験データと矛盾しなかった。よっ て今回の 150 ppm のジャンプが放電トリガーのジッター が原因である事が確認できた。現在の長期安定性の精度 を決めている系統誤差には放電トリガーの僅かなジッ ターも含まれる。よりジッターの小さい放電トリガーを 使用する事が長期安定性の改善に繋がると期待できる。 現在の放電トリガーはまず外部から1つの光トリガー 信号を放電トリガーとして新電源の制御盤に入力し、制 御盤内で2分割する。一方の分岐信号は3次高調波用 の放電トリガー信号としてスイッチングバンクに送信さ れる。もう片方の信号は制御盤内で 100 μs の遅延を与 えて基本波用の放電トリガーとしてスイッチングバンク に送信される。今回は制御盤内で分岐された基本波用の 放電トリガーに対する遅延処理に問題があったと推測し た。この問題を根本的に解決するため2つの放電トリ ガーを独立化し、2つとも外部から与えられるトリガー に変更する事を検討している。また、2つとも J-PARC で開発され使用しているスケジュールドタイミング信 号 [13] を使う事でより小さなジッターを実現し出力安 定性の向上を試みる。スケジュールドタイミングを使用 する利点は放電トリガー関係のトラブルが発生した場合 に原因を突き止めやすく対策も取りやすいという事も挙 げられる。2018年末に遅延処理回路の FPGA のソフト 改修を行った際、150 ppm のジャンプ現象が見られなく なった。しかしその後も約 100 ppm 程度のジャンプ現象 が確認され現在も解決していない。ジッターとの関連は 明らかではないがトリガー独立化は根本解決策として必 要である。

4.3 出力パルス電流測定

これまで出力パルス電流の測定には主にロゴスキーコ イルを用いた。ロゴスキーコイルの出力信号は常に横河 電機製のデータ収集システム SL1000 の 16-bit ADC [14] に入力した。しかしロゴスキーコイルでの電流測定精度 は 100 ppm 程度であったので高精度測定には至らなかっ た。2016 年 12 月に PXI [15] による長期安定性用フィー ドバックシステムの導入以降は PXI を用いた電流測定も



Figure 5: The scheme of the output pulsed current monitors

可能になった。PXI を用いた測定の場合、電流センサー はスイッチングバンク内に設置されている1台の電流変 換器 (Pearson 製 301X 型;CT1) を用いる。この CT1 の 出力信号は PXI の 20-bit ADC に入力される。入力され た電流波形は FT 付近の 40 µs のみを取得し、多項式で フィッティングをかけピーク値を算出する。パルス毎の 電流波形やフィッティングパラメータは全て PXI のロ グに記録されるためオフラインで解析する事ができる。 PXI によるフィードバック導入以降のパルス毎の出力電 流安定性の評価は主に PXI を用いて行い、その結果は 2018 年 3 月時点で 70 ppm (pk-pk) であった [12]。一方、 長期安定性の評価において以前からサーチコイルによ る測定磁場に時間変動がありドリフトが観測されたが、 PXI で測定された出力電流値は時間変動せず非常に安定 するという不一致が確認されていた。更にロゴスキーコ イルを用いた電流測定においてもドリフトが見られた 事からドリフトの原因を追究する必要があった。そこで 2019 年 1 月に CT1 と同じ型の CT を追加して (CT2)、 PXIとは独立な電流測定を行う事にした²。2019 年 3 月 以降 2 つの CT を用いた出力パルス電流の同時測定を 行った (Fig. 5)。測定器の違いを評価するため CT1 から の出力信号を2つに分岐し片方をPXIのADC、もう片方 を SL1000 の 16bit-ADC に入力した。CT2 の出力信号 は同じ SL1000 の ADC に入力した。電流測定環境を可 能な限り共通にしノイズ対策も可能な限り共通にした。 使用する信号ケーブルには四国電線の EM-3D-FB を用 いた。EM-3D-FB はアルミ箔と錫メッキ銅線編組の2重 シールド構造を持っている。コモンモードフィルターも 双方に使用した。Figure 6 に 2019 年 4 月 22 日に実施 した約7時間連続運転で得られた出力パルス電流の時間 変動を示す。PXIのデータは非常に安定であるが、CT2 を SL1000 に直接入力したデータは 60 ppm の変動をし ている事が確認できる。CT1 の分岐信号を SL1000 で取 得したデータは僅かなドリフトが確認できるが PXI デー タに近い結果であった。この結果から PXI と SL1000 の 測定器による違いではない可能性が高い事を確認した。 CT1 と CT2 の違いによる差であるかどうかを確認する ため2つのCTを入れ替えた測定を行ったが同じ結果が 得られたため、CT の違いによる差でない事が確認され た。いづれの CT を使用するに関わらず SL1000 での直 接測定では出力パルス電流値がドリフトする結果が得ら れている。2019 年 5 月 SL1000 の AC100 V ラインにノ

イズカットトランスを導入したが特に変化はなかった。 この不一致が意味する問題は深刻であり出力パルス電流 が本当に PXI のフィードバック制御によって安定してい るかどうかの判断を難しくしている。CT から測定器ま での信号ラインは新電源自身が作るノイズの影響を大き く受けており、耐ノイズケーブルやコモンモードフィル ターを使用してもその影響が完全には消えていないと考 えている。次に信号ケーブルを2重シールド付きツイス トケーブルに置き換えて測定した。ツイストケーブルに よるノイズ遮蔽の効果は一応には見られたがドリフトが 消える事はなかった。またパルス電流が出力されている 1 ms の間にオフセットになるようなノイズが侵入して いないかどうかを確認した結果、オフセットは全くない 事を確認した。2019年7月には SL1000 を 2 mm 厚の 銅箱に収納し、底面に信号ケーブルと電源ケーブル用の 穴のみを空け、そこもケーブルを通した後でアルミホイ ルで覆うという処置を取った。その結果でもドリフトだ けは残った。今後は SL1000 以外の測定器の使用も視野 に入れて電流測定結果の矛盾の原因を探る。



Figure 6: The time variation of the peak current of the output pulsed current by using the different monitor systems.

5. 周回ライン上の漏れ磁場測定



Figure 7: The longitudinal distribution of the leakage field along the circulating line (Upper). The time dependent field integral of the leakage field (Lower).

2019年6月、周回ビームラインに沿った漏れ磁場の

² ビーム運転中にフィードバック系に影響を与えないような PXI とは独立した電流測定環境を準備する必要もあったため CT2 の 導入は重要であった。

位置分布と積分磁場を測定した。磁場測定の磁場セン サーにはサーチコイルを使用した。測定範囲は磁極長 1,540 mm を含む 2,300 mm 長であった。磁場分布の測 定のためサーチコイルは絶縁材製の台車の上に設置し、 台車は周回ライン上に設置した絶縁材レール上を移動 できるようにした。サーチコイルの位置測定には市販の ポータブルレーザー距離計を用いた。測定位置の精度は ±0.5 mm である。漏れ磁場測定を行う時の新電源の充 電電圧は3kV で固定した。期待される漏れ磁場の目標 値は磁極間磁場の 0.01% (0.3 G) 以下である。本測定で 最も懸念された点が磁極のアラインメントであった。使 用している磁極用の架台はアラインメントが正確ではな く2つの向かい合う磁極が周回ビームラインに対して若 干非対称になっており、向かい合ったセプタム板間の距 離は上流部と下流部で異なり、その差は約3mmであっ た。このアラインメントの不正確さはビーム中心では影 響が出てくるがセプタム板に近づくに従って影響は小さ くなる。そこでビーム中心とビーム中心から±33 mmの 位置をビーム方向に沿って漏れ磁場分布を測定した。漏 れ磁場分布の測定結果を Fig. 7(上) に示す。磁極内領域 の漏れ磁場の最大値は約 3~4 G であり磁極端部付近で 最も高くなっており目標値にはまだ1桁大きい事を確認 した。セプタム板をこれ以上厚くする事は容易ではなく 磁極内領域の漏れ磁場軽減方法を現在検討している。測 定範囲で最も大きな漏れ磁場は±33 mmの位置で上下 流それぞれのエンドシールドの末端部で±10Gであっ た。この主な成分はコイルが作る磁場の回り込みである と推測できる。回り込み成分はエンドシールドに入る位 置で最大になり、エンドシールド内は急激に軽減してい る。よって回り込み成分の軽減が漏れ磁場の大幅軽減に 繋がると期待できる。磁場分布の構造にも注意すべき特 徴がある。ビーム中心位置の磁場分布は磁極の中間地点 付近を中心に極性が反転する反対称構造を持っている事 である。一方±33 mmの位置ではまた異なる構造を持っ ている。ビーム中心位置のような反対称構造はもってお らず非対称な形をしているが、+33 mm と-33 mm 同士 で反対称構造になっている。次に磁場分布から計算した 積分磁場の時間発展を Fig. 7(下) に示す。ビーム中心位 置の積分磁場の最大値はビーム取り出しタイミングで約 1 G·m であった。曲げ角に換算すると約 0.001 mrad で ある。積分磁場が小さいのは反対称構造による積分磁場 の打ち消し合いが起こったからである。±33 mm の位置 では磁極中間地点での極性反転が起こっていないため積 分磁場は大きくなり、その最大値は約5G·mであった。

まず積分磁場に主に寄与するエンドシールド部への 回り込み成分を軽減する必要がある。2019年6月から 7月にかけて試験的な磁気シールドを1台製作し(追加 シールド)、上流側のエンドシールドの上流方向³に周回 ビームラインに沿って設置した。製作した追加シールド は口径が120mm×115mm、長さ150mmの箱型シール ドで材質は5mm厚の純鉄(SUY)である。また箱型シー ルドの内上面と内両側面にはそれぞれ80mm、90mm 幅の長さ300mmのSUY板(厚さ2mm)を2枚ずつ重 ねた合計4mm厚のシールド板として磁極に向かって設 置した。80mm幅は磁極内の垂直方向の口径、90mm は周回ラインの横方向の口径である。追加シールドを用 いた漏れ磁場測定結果を Fig. 8 に示す。追加シールドを 用いると大幅に漏れ磁場が軽減された事が確認できた。 ただし今回の追加シールドは周回ビームラインのアパー チャーを小さくしてしまう。更にエンドシールド末端か ら Eddy セプタムを収納する真空槽の入口までの距離が 約 130 mm であるため Eddy セプタムを収納する際、追 加シールドが真空槽からはみ出す構造になっている。今 後追加シールドの寸法の最適化が必要である。



Figure 8: The result of measurement of the end fringe field with the new additional shield of SUY.

6. まとめ

J-PARC MR のビームパワーのアップグレードのため に MR の FX 用低磁場セプタム電磁石のアップグレー ドが進行中である。高繰り返し化に向けた初めてとなる 1 Hz 運転とその安定性を評価した。新電源の性能向上 のための課題として主充電器と補助充電器の切り換え時 間の短縮、基本波と 3 次高調波のトリガー時間のジッ ター軽減が必要である。また出力パルス電流値測定結果 が 2 つのモニターシステムで不一致ある問題の解決が急 務である。周回ライン上の漏れ磁場分布についてもエン ドシールド付近での漏れ磁場軽減の確立が重要な課題で ある。

参考文献

- [1] http://j-parc.jp/
- [2] KEK Report 99-4 and JAERI-Tech 99-056 (1999).
- [3] T.Koseki et al., Prog. Theor. Exp. Phys., 2012, 02B004.
- [4] M.Kinsho et al., Proc. of IPAC, 2016, p999-1003.
- [5] T.Shimogawa et al., Proc. of PASJ, 2019, p1266-1268.
- [6] T.Sugimoto et al., Proc. of IPAC, 2014, p526-528.
- [7] T.Sugimoto et al., Proc. of IPAC, 2016, p1337-1339.
- [8] T.Shibata et al., Proc. of IPAC, 2017, p576-578.
- [9] T.Shibata et al., Proc. of PASJ, 2018, p499-503.
- [10] T.Shibata et al., Proc. of PASJ, 2017, p1051-1055.
- [11] T.Shibata et al., Proc. of PASJ, 2016, p1204-1205.
- [12] T.Shibata et al., Proc. of PASJ, 2014, p86-90.
- [13] F.Tamura et al., Proc. of ICALEPCS'03, 2003, pp. 247-249.
- [14] https://www.yokogawa.co.jp/
- [15] http://www.ni.com/ja-jp/shop/pxi.html

³ Fig. 7 の位置でいうと 0 mm~150 mm の位置